(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-111076 (P2001-111076A)

(43)公開日 平成13年4月20日(2001.4.20)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ		ž	·-マコード(参考)
H01L	31/04		C 0 3 C	17/32	Α	4G059
C 0 3 C	17/32		C08G	77/62		4 J 0 3 5
C 0 8 G	77/62		H01L	31/04	F	5 F O 5 1

		審査請求 未請求 請求項の数17 OL (全 13 頁)
(21)出願番号	特願平11-287867	(71)出願人 000003067 ティーディーケイ株式会社
(22)出願日	平成11年10月8日(1999.10.8)	東京都中央区日本橋1丁目13番1号 (72)発明者 久保田 悠一 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内 (74)代理人 100082865 弁理士 石井 陽一 Fターム(参考) 4G059 AA01 AC07 AC19 EA05 EA18 EB05 GA01 GA16 4J035 JA03 JB10 LA05 LB01 5F051 BA18 CA15 DA04 EA02 EA10 EA16 EA18 FA04 FA06 GA05 JA05

(54) 【発明の名称】 コーティング体および太陽電池モジュール

(57)【要約】

【課題】 長期にわたる屋外設置などにより性能の劣化がない太陽電池モジュールに代表されるように、透光性、耐熱性、耐候性に優れ、製造が容易な保護部材等の部材を有するコーティング体を提供する。

【解決手段】 例えば、透光性および耐熱性を有する樹脂製の基材の少なくとも一方の面に、常圧下、ポリシラザン含有塗布液を塗布し、水蒸気酸化と熱処理して得られたシリカ膜を保護部材として有する太陽電池モジュールとする。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 透光性および耐熱性を有する樹脂製、ステンレス鋼系金属製またはガラス製の基材の少なくとも一方の面に、常圧下、ポリシラザン含有塗布液を塗布し、水蒸気酸化と熱処理をして得られたシリカ膜を有するコーティング体。

【請求項2】 ポリシラザンがペルヒドロポリシラザンである請求項1のコーティング体。

【請求項3】 前記シリカ膜の厚さが $0.01\sim15\mu$ m である請求項1または2のコーティング体。

【請求項4】 前記基材が樹脂製であり、そのガラス転移点が6.5 ℃以上であるか、耐熱温度が7.0 ℃以上である請求項 $1\sim3$ のいずれかのコーティング体。

【請求項5】 前記シリカ膜がさらに紫外線吸収性を有する請求項1~4のいずれかのコーティング体。

【請求項6】 前記シリカ膜がさらに紫外線吸収性の無機微粒子および/または紫外線長液長蛍光変換性有機化合物もしくは有機金属錯体分子を含有する請求項1~5のいずれかのコーティング体。

【請求項7】 前記シリカ膜が有機紫外線吸収剤含有樹 20 脂コーティング層または紫外線吸収ポリマーコーティング層と積層された請求項1~6のいずれかのコーティング体。

【請求項8】 前記基材が少なくともポリメチルメタクリレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、非晶質ポリオレフィン系樹脂製またはポリエステル系樹脂製である請求項1~7のいずれかのコーティング体。

【請求項9】 前記紫外線吸収性の無機微粒子が2n0 微粒子である請求項6のコーティング体。

【請求項10】 前記シリカ膜が前記基材の片面または両面に形成され、吸水性、透湿性または酸素透過性の樹脂フィルムで構成された基材の含有するアウトガス成分またはオリゴマーの吐出を遮断しパッシベーション膜として機能する真空成膜用基材である請求項1~9のいずれかのコーティング体。

【請求項11】 前記シリカ膜が前記基材の片面または 両面に形成され、前記シリカ膜の耐熱性、剛性率および 低熱収縮率により常圧または真空下で他の機能性膜を積 層形成する際に、前記基材の寸法精度および熱変形を抑 え平坦性を維持する成膜用基材である請求項1~9のい 40 ずれかのコーティング体。

【請求項12】 請求項1~11のいずれかのコーティング体を用いた太陽電池モジュール。

【請求項13】 前記シリカ膜を一方の面に有する前記基材を、前記基材の他方の面に設けた緩衝接着層を介して保護部材として有する請求項12の太陽電池モジュール

【請求項14】 前記保護部材を少なくども受光面側に 有する請求項13の太陽電池モジュール。

【請求項15】 前記保護部材を受光面側とその反対側 50 NOx等の腐食性ガスを含むガスバリアー性、紫外光と

の両面に有する請求項14の太陽電池モジュール。

【請求項16】 ステンレス鋼系金属製の基材の片面または両面に絶縁性平坦膜としてシリカ膜を形成した部材を有する請求項12~15のいずれかの太陽電池モジュール。

【請求項17】 ソーダガラス製の基材の片面または両面にNa+非移行性膜としてシリカ膜を形成した部材を有する請求項12~15のいずれかの太陽電池モジュール。

10 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、透光性、耐候性、耐熱性、電気絶縁性を有する保護部材、あるいは基材のパッシベーション性が向上した保護部材等の部材を備えたコーティング体、特にこれを用いた太陽電池モジュールに関する。

[0002]

【従来の技術】従来より太陽電池等のように、透光性、 耐候性を必要とし、しかもそれ自身可撓性を有し、巻き 取り、展開が必要なモジュールシートの保護部材として 種々の高分子材料が検討されている。

【0003】例えば、特開平1-198081号には高分子フィルム基板上に薄膜太陽電池を形成し、その上に熱可塑性高分子の緩衝粘着フィルム層を介して保護フィルム層を積層したモジュールシートで、前記シートの厚みが 1000μ m以下で、かつその $5\,\mathrm{mm}$ 幅でのサンブルの曲げ剛性が $100\,\mathrm{kg}\,\mathrm{mm}^2$ 以下、好ましくは $10\,\mathrm{kg}\,\mathrm{mm}^2$ 以下の集積化 $a-S\,\mathrm{i}\,\mathrm{太陽電池とすることにより、太陽電池を損傷することなく、不要時には巻き上げることで小さくでき、必要時には展開して使用し、折り曲げが繰り返し可能で可撓性に優れた太陽電池が記載されている。$

【0004】また、本出願人による特願平10-544 98号には、透光性および耐熱性を有する樹脂製の基材 の少なくとも一方の面に、熱硬化性樹脂を含有する緩衝 接着層を有するホットメルト材を用いてラミネートした 太陽電池が記載されている。

【0005】しかし、これらの高分子材料(すなわち樹脂)を用いた保護部材では、高分子材料の合成上、必ず重合度の低いオリゴマーが存在し、その部分から劣化が始まると考えられ、十分な強度が得られない場合がある。また、高分子材料では、たとえ耐熱性の材料であってもその限度がある。例えば太陽光に直接さらされて昇温した場合、フィルムの熱収縮や熱膨張が生じ、ひいては素子の変形や膜剥離などが起きることがある。また、フィルム状で使用すると、反り、しわ、ベコ、たるみなどの問題がある。さらに、長期にわたって屋外に設置される太陽電池では、熱のみならず、雨、風などにもさらされることになるので、吸水性、透湿性、酸素透過性、NO、等の麻食性ガスを含むガスバリアー性、紫州光と

-2-

30

3

の相互作用によるポリマーの加水分解劣化防止等の耐候性の改善が必要である。また、太陽電池は、太陽光などの光照射によって機能するものであるため、受光面の透光性を損なう材料を用いることができない。さらに、可 挽性を保持する必要があるときは、それによる制限がある

【0006】また、ポリイミド、アラミドフィルム等の高耐熱性フィルムを基材に用いる場合、これらのフィルムは親水性が強いためフィルムの吸水あるいは吸湿による太陽電池モジュール化時の真空成膜プロセスでのアウトガスが原因となって、電極材、光電変換膜等の薄膜の膜質低下、基材を含む薄膜積層体のカール、ソリ、ベコが生じたり、熱収縮率、線膨張率係数等の寸法、形状変形に対する因子に対しては悪影響を及ぼす。

【0007】このような透光性、耐候性、耐熱性、耐ガスバリアー性、耐吸水(湿)性、耐化学分離性等を要する保護部材は、太陽電池のみならず、光ディスク、液晶パネルディスプレイやELディスプレイなどの電子ディバイス用途や農業用ビニルハウスの塩化ビニル代替品としてなどの農業資材用途などにおいても必要とされる。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、透光性、耐熱性、パッシベーション性(ガスバリアー性、オリゴマー吐出防止性、アウトガス低減)、耐吸水(湿)性、化学劣化安定性、寸法形態安定性、表面反射防止性、電気絶縁性、耐紫外光劣化性、ひいては耐候性に優れ、常圧下での成膜が可能であるなど生産性に優れた保護部材等の部材を有するコーティング体を提供することであり、さらには環境負荷の小さい保護部材等の部材を有するコーティング体を提供することである。特に、こ 30のような保護部材等の部材を有し、長期にわたる屋外設置などにより性能の劣化がない太陽電池モジュールを提供することである。

[0009]

【課題を解決するための手段】このような目的は、下記 の本発明によって達成される。

- (1) 透光性および耐熱性を有する樹脂製、ステンレ (16 ス鋼系金属製またはガラス製の基材の少なくとも一方の 面に総 面に、常圧下、ポリシラザン含有塗布液を塗布し、水蒸 る上記 気酸化と熱処理をして得られたシリカ膜を有するコーテ 40 ール。 ィング体。 (17
- (2) ポリシラザンがベルヒドロポリシラザンである上記(1)のコーティング体。
- (3) 前記シリカ膜の厚さが $0.01\sim15\,\mu m$ である上記(1)または(2)のコーティング体。
- (4) 前記基材が樹脂製であり、そのガラス転移点が65℃以上であるか、耐熱温度が70℃以上である上記(1)~(3)のいずれかのコーティング体。
- (5) 前記シリカ膜がさらに紫外線吸収性を有する上記(1) \sim (4)のいずれかのコーティング体。

- (6) 前記シリカ膜がさらに紫外線吸収性の無機微粒子および/または紫外線長波長蛍光変換性有機化合物もしくは有機金属錯体分子を含有する上記(1)~(5)のいずれかのコーティング体。
- (7) 前記シリカ膜が有機紫外線吸収剤含有樹脂コーティング層または紫外線吸収ポリマーコーティング層と 積層された上記(1)~(6)のいずれかのコーティン グ体。
- (8) 前記基材が少なくともポリメチルメタクリレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、非晶質ポリオレフィン系樹脂製またはポリエステル系樹脂製である上記(1)~(7)のいずれかのコーティング体。
- (9) 前記紫外線吸収性の無機微粒子が2nO微粒子である上記(6)のコーティング体。

【0010】(10) 前記シリカ膜が前記基材の片面または両面に形成され、吸水性、透湿性または酸素透過性の樹脂フィルムで構成された基材の含有するアウトガス成分またはオリゴマーの吐出を遮断しパッシベーション膜として機能する真空成膜用基材である上記(1)~(9)のいずれかのコーティング体。

- (11) 前記シリカ膜が前記基材の片面または両面に 形成され、前記シリカ膜の耐熱性、剛性率および低熱収 縮率により常圧または真空下で他の機能性膜を積層形成 する際に、前記基材の寸法精度および熱変形を抑え平坦 性を維持する成膜用基材である上記(1)~(9)のい ずれかのコーティング体。
- (12) 上記(1)~(11)のいずれかのコーティング体を用いた太陽電池モジュール。
- (13) 前記シリカ膜を一方の面に有する前記基材 を、前記基材の他方の面に設けた緩衝接着層を介して保 護部材として有する上記(12)の太陽電池モジュー ル。
- (14) 前記保護部材を少なくとも受光面側に有する 上記(13)の太陽電池モジュール。
- (15) 前記保護部材を受光面側とその反対側の両面 に有する上記(14)の太陽電池モジュール。
- (16) ステンレス鋼系金属製の基材の片面または両面に絶縁性平坦膜としてシリカ膜を形成した部材を有する上記(12)~(15)のいずれかの太陽電池モジュール。
- (17) ソーダガラス製の基材の片面または両面にNa+非移行性膜としてシリカ膜を形成した部材を有する上記(12)~(15)のいずれかの太陽電池モジュール。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。本発明のコーティング体は、透光性および耐熱性を有する樹脂製の基材やステンレス鋼等のステンレス鋼系の金属(特に金属箔)基材の少なくとも一方の面に、ペルヒ 50 ドロポリシラザン等のポリシラザンを例えばキシレン等

に溶解した塗布液を塗布し、水蒸気酸化し、それと同時またはその後に空気中熱処理して得られたシリカ膜を有するものである。上記の基材は、各種電子ディバイスのようなコーティング体の保護部材(例えば保護膜)として存在していてもよく、例えば基板のように、その構成部材として存在していてもよい。

【0012】例えば樹脂基材上に、上述のようなシリカ膜を設けた場合、上記樹脂のもつ可撓性を維持したままで、耐熱性の向上、透光性の維持ないし改善や、基材のパッシベーション性向上、耐吸水(湿)性、化学劣化 10性、寸法形態安定性、耐紫外線光劣化性、さらには表面反射低減性等、多くの特性の向上を図ることができる。すなわち、水蒸気や酸素透過率が極めて低くなるので、例えば電子ディバイスにおいては、それらによる性能劣化を防止できるとともに、長寿命化を図ることができる。また、緻密な膜が得られるため、強度が向上し、耐食性に優れる。さらに、平坦な膜が得られるため、透光性とともに、光で機能するような電子ディバイスにおいては、機能を低下させる要因とはならない。また、基 20材とシリカ膜との密着性が良好である。

【0013】また、このようなシリカ膜は、ペルヒドロ ポリシラザン等のポリシラザン含有塗布液を塗布し、水 蒸気酸化と加熱処理(乾燥処理を含む)をすることによ って得られるので、一般的に耐熱性が低い樹脂基材に対 して、常圧下で、湿式コーティングといった生産性のよ いプロセス技術でシリカ膜の成膜が可能となる好適な方 法である。低温系でシリカ膜を成膜する方法としてCV DやPVD法があるが、これらに比べると真空成膜装置 特有の特別な装置を必要とせず、常圧下の塗布による成 30 膜であるので、製造が容易であり、生産性が向上し、コ スト面で有利である。また、基材を100~25μm 程 度まで精密に圧延した、例えばステンレス鋼等の金属箔 フォイル (フィルム) 上に同様のポリシラザンを同様に 常圧下で塗布し、水蒸気酸化と熱風乾燥、熱処理(25 0℃以下)を連続的に施すことによって、平滑で、吸水 (湿) 性、パッシベーション性、化学安定性、表面強度 (硬度) の優れた電気的絶縁膜を形成することができ る。この場合、1000℃をこえる耐熱性が得られ、そ のコーティング面の耐摩耗性は機械的摺動部品にも応用 できるほどでシリコン結晶を成長させる太陽電池基材に なる。また、可撓性がさほど要求されない用途では基材 としてガラスを用いてもよく、ソーダガラスに塗布する ことにより、Na+イオンの溶出を防ぎ、100℃の純 水に24時間程度浸漬しても溶出Na+はポリシラザン よりなるシリカコートにより 1. 6 wt%以下の無アルカ リガラス並となり太陽電池基材に適する。

【0014】本発明に用いるガラス転移点Tg65℃以上および/または耐熱温度70℃以上で透光性、耐熱性を有する樹脂製の基材としては、ポリエチレンテレフタ

レートフィルム (Tg69℃)、ポリエチレンナフタレ ート耐熱フィルム (Tgl113℃);三フッ化塩化エチ レン樹脂 [PCTFE:ネオフロンCTFE (ダイキン 工業社製)〕(耐熱温度150℃)、ポリビニリデンフ ルオライド〔PVDF:デンカDXフィルム(電気化学 工業社製)〕 (耐熱温度150℃:Tg50℃)、ポリ ビニルフルオライド (PVF: テドラーPVFフィルム (デュポン社製)] (耐熱温度100℃) 等のホモポリ マーや、四フッ化エチレンーパーフルオロビニルエーテ 10 ル共重合体 [PFA:ネオフロン:PFAフィルム (ダ イキン工業社製)(耐熱温度260℃)、四フッ化エチ レンー六フッ化プロピレン共重合体〔FEP:トヨフロ ンフィルムFEPタイプ (東レ社製)] (耐熱温度20 0℃)、四フッ化エチレン-エチレン共重合体 [ETF E:テフゼルETFEフィルム(デュポン社製) (耐熱 温度150℃)、AFLEXフィルム(旭硝子社製:T g83℃)〕等のコーポリマ等のフッ素系フィルム;芳 香族ジカルボン酸ービスフェノール共重合芳香族ポリエ ステル(PAR:キャスティング(鐘淵化学社製エルメ ック) (耐熱温度290℃: Tg215℃) 等のポリア クリレートフィルム;ポリサルホン [PSF:スミライ トFS-1200 (住友ベークライト社製)〕 (Tg1 90°C)、ポリエーテルサルホン (PES:スミライト FS-1300 (住友ベークライト)〕 (Tg223 ℃) 等の含イオウポリマーフィルム;ポリカーボネート フィルム [PC:パンライト(帝人化成社製)] (Tg 150℃);非晶質ポリオレフィン系樹脂 [APO(三 井化学製)、シクロオレフィン樹脂;ゼオノア:日本ゼ オン (株) (Tg:105~163℃)]、ファンクシ ョナルノルボルネン系樹脂〔ARTON(日本合成ゴ ム)〕 (耐熱温度164℃:Tg171℃);ポリメタ クリレート樹脂(PMMA)(三菱レーヨン製や住友化 学製:Tg80~114℃);オレフィン-マレイミド 共重合体 [TI-160 (東ソー社製)] (Tg150 ℃以上)、パラアラミド (アラミカR:旭化成) (耐熱 温度200℃)、フッ化ポリイミド(耐熱温度200℃ 以上)、ポリスチレン (Tg90℃)、ポリ塩化ビニル (Tg70~80℃)、セルローストリアセテート (T

40 【0015】このようななかから、目的・用途に応じて、適宜選択して用いればよい。特に、環境浄化の目的などからは非ハロゲン化物が好ましく、透明性、耐熱性、耐候性が良好なポリメチルメタクリレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、非晶質ポリオレフィン系樹脂、ポリエステル系樹脂などが好ましく、これらを少なくとも一部の基材に用いることが好ましい。特に、ポリメチルメタクリレート樹脂は、一般に吸水性があるのでポリシラザンによる低温湿式塗工で得られたシリカバッシベーション膜を少なくともフィルム片面表面に設けることと50 の組合せは長尺広幅フィルム処理の経済性の観点からも

g 1 0 7 °C) 等が挙げられる。

有効である。

【0016】樹脂基材のガラス転移点Tgは65℃以 上、好ましくは70℃以上、より好ましくは80℃以 上、特に110℃以上で、その上限は特に規制するもの ではないが、通常130℃程度である。また、耐熱温度 ないし連続使用温度は80℃以上、好ましくは100℃ 以上、特に110℃以上が好ましく、その上限は高いほ ど好ましく、特に規制するものではないが、通常250 ℃程度である。しかし、保護部材(例えばラミネートフ ィルム用樹脂基材)としては80℃以上あれば良好であ る。樹脂基材の厚さは、目的・用途や、要求される強 度、曲げ剛性等により適宜決められるが、保護部材とし て用いるときは、通常 5~ 1 5 0 μm 、好ましくは 3 5 ~135 µm の範囲である。樹脂基材は一般には薄くな ると、表面保護の効果が得難くなり、反対に厚くなると 光の透過率が低下する。なお、例えばPMMA(住友化 学製のテクノロイR526)は125μm 厚で光透過率 が94%弱である。

【0017】なお、透光性を有するとは、可視光領域の 光の70%、好ましくは80%以上を透過することをい 20 う。

【0018】樹脂基材は、その分子配向度を示すMOR 値 (Molecular Orientation Ratio) が、好ましくは 1.0~3.0、より好ましくは1.0~2.0、特に 1. 0~1. 8が好ましい。MORが前記範囲内である とコーティング体の変形が少なくなる。この分子配向度 を示すMOR値は、例えばコンパーテック1998.3 「マイクロ波分子配向計を応用したフィルム・シートの 品質管理」大崎茂芳、Seikei-Kakou Vol.7 No.11 1995 「二軸伸延に伴う分子配向挙動」図師泰伸・丹羽貴裕・ 日比貞雄・永田紳一・谷知等の文献に記載されている。 MOR値が大きいほど異方性が大きく、1.0がランダ ムを表す。

【0019】分子配向度は、同一の樹脂フィルムであっ ても、その部位によりMOR値が異なることがある。特 に二軸伸延法により製造されるフィルムにおいては、伸 延のために保持される端部において配向度が高くなる傾 向にある。このため、分子配向度に優れた樹脂であって も、使用する樹脂フィルムの各部位について分子配向度 を検査し、上記配向度内となっていることを確認した上 40 で用いるとよい。

【0020】MORを測定するには、例えば、試料を回 転させながら透過マイクロ波強度を測定することにより 得ることができる。すなわち、一定の周波数のマイクロ 波電界と、高分子物質を構成する双極子との相互作用 は、両者のベクトルの内積に関係し、マイクロ波偏波電 界の中で試料を回転させると、誘電率の異方性により、 透過マイクロ波強度が変化し、結果として分子配向度を 知ることができる。測定に用いるマイクロ波としては、 特に限定されるものではないが、例えば4 GHz, 12 GHz 50 の含有量は、目的とするシリカ膜の厚みによっても異な

等である。このような原理を応用した測定器として、 例えば、新王子製紙(株)社製の分子配向計MOA-5 001A, 5012A, MOA-3001A · 3012 A等がある。また、この他にX線回折、赤外線二色性、 偏光蛍光法、超音波法、光学法、NMR法等により求め ることもできる。

【0021】本発明の樹脂基材上に塗工されるシリカ膜 は、ポリシラザンを用いて形成されたものである。この ようなシリカ膜の厚さは O. O1~15 μm 程度である ことが好ましく、さらには 0. 05~10 μm 程度であ ることが好ましい。このような膜厚とすることで保護膜 としての機能が十分となり、かつ可撓性を要するような 用途では可撓性を保持することが可能である。これに対 し、あまり薄くなりすぎると、保護膜としての機能を果 たし得ず、あまり厚くなると可撓性を要する用途ではそ れが阻害されやすくなる。

【0022】なお、代表的な湿式塗工でシリカ膜を得る ゾルーゲル法はシリカ転化時大気中450℃近くの焼成 を必要とし、ヒドロキシ基、アルコキシ基の脱離による 重量減が大きく、それ故体積収縮が大きく、0.5 μm 以上の膜厚ではクラックを生じる。しかし、ポリシラザ ンを用いたシリカ転化では後述の反応機構のため、シリ カ転化時重量増加を生じ、体積収縮が小さく、シリカ膜 転化時に樹脂フィルムの耐え得る温度で十分にしかもク ラックを生じ難くなる。

【0023】また、本発明のシリカ膜は、紫外線吸収性 の無機微粒子(好ましくは酸化亜鉛(ZnO)微粒子) を、SiO2/無機微粒子の体積比が75/25~55 /45となるように含有していることが好ましい。これ により、保護部材として光による紫外線劣化を防止する 機能が付与される。

【0024】本発明に用いられるポリシラザンは珪素ー 窒素結合を持つポリマーであり、Si-N、Si-H、 N-H等からなるSiO2、Si3N4等のセラミック前 駆体無機ポリマーである。通常、側鎖が全て水素である ペルヒドロポリシラザンが用いられる。ペルヒドロポリ シラザンは直鎖構造と6および8員環を中心とする環構 造が存在した構造と推定されている。その分子量は、数 平均分子量(Mn)で約600~2000程度(ポリス チレン換算)であり、液体または固体の物質であり、分 子量により異なる。

【0025】これらは、有機溶媒に溶解した溶液状態で 市販されており、市販品をそのままポリシラザン含有塗 布液として使用することができる。有機溶媒としては、 アルコール類を除く、トルエン、キシレン等の芳香族炭 化水素やヘキサン、オクタン等の脂肪族炭化水素、ジブ チルエーテル等のエーテル類、エステル類などが用いら れ、これらの溶媒は塗布液調製に用いることができる。

【0026】ポリシラザン含有塗布液中のポリシラザン

30

るが、0.2~30wt% 程度である。

【0027】このほか、無機系の紫外線吸収性の微粒子 (好ましくは酸化亜鉛 (ZnO) 微粒子) をシリカ膜中 に含有させる場合は、これらが塗布液中に添加される。 微粒子の大きさは、平均粒径で0.01~0.5 μm で あることが好ましく、ポリシラザンの約25~35vol %を含むことが好ましい。

【0028】ZnOはCdS等の無機半導体粒子と異な り、無公害で、かつ有機物系と比較して、各環境下での 耐久性が安定である。このほか、有機物系の紫外線吸収 10 剤として好ましいものもあり、このようなものとして は、反応型紫外線吸収剤とポリマーとを組合せたポリマ ー型のものが好ましい。

【0029】例えば、反応型紫外線吸収剤としては、下 記構造のものがあり、RUVA-93(大塚化学(株) 製)として市販されている。

[0030]

【化1】

【0031】また、MMAやスチレンとの共重合ポリマ ーとしても市販されている。このようなものとしては、 例えばPUVA-30M、PUVA-30S (いずれも 大塚化学(株)製)があり、さらに使用目的に応じPU VA - 30M - 30T, PUVA - 50MBA - 30T、PUVA-50MEH (いずれも大塚化学 (株) 製)などとして市販されている。

【0032】これらの有機物系の紫外線吸収剤はシリカ 膜と積層して用いられ、その膜厚は1~15μm 程度で ある。

【0033】さらに紫外線吸収剤としては紫外線長波長 蛍光変換性有機化合物ないし有機金属錯体分子を用いる ことができ、このようなものとしては、 [Tb(bp y) 2] Cl3·xH2O (bpy=2, 2'ービビリジ >) \ [Tb (phen) 2] Cl3 \ xH2O (phe n=1 , 10 - フェナンスロリン)、等の希土類平面錯 40 0 wt% 程度)〕が挙げられる。 体や下記構造のシンメトリジシアノピラジン誘導体等も 有効である。

[0034]

【化2】

【0035】ポリシラザンは、前述のとおり、セラミッ

するには、大気焼成で450℃以上を要するが、ポリシ ラザンのウェット状態の塗膜を、触媒存在下に水蒸気酸 化を組み合わせることで100℃以下でも緻密なシリカ 膜が得られ、プラスチックフィルム等の耐熱性の低い基 板にも成膜できる。特に触媒としてトリメチルアミンの 5wt% 水溶液の蒸気 (無相) にポリシラザン塗布液 (ポ リシラザンのMn100~50000) を25℃で2分 気相接触後、95℃80%RH雰囲気下に5分保持する ことによりシリカ質セラミックが形成される。この方法 は前記プラスチック長尺フィルム等へ連続塗布硬化が可 能になる。また、例えばMn100~5000のポリ シラザンとアセチルアセトナト錯体(Ni、Pt、P d、Al、Rh等)を加熱反応して得られるグリシドー ル/ポリシラザン原子比が1.0×10-6~2の範囲内 かつMnが約200~50万の上記錯体付加ポリシラザ ン流体を50~350℃で低温焼成する方法や、0.5 μm 以下の金属(Ag、Au、Pd、Ni等)をMn1 00~5000のポリシラザンに加え、150~37 0℃で低温焼成することにより、シリカセラミック膜が 20 得られる。具体的な操作は公知の方法による。

【0036】なお、ウェット膜厚は最終膜厚に対して2 0~30%程度厚くなる。

【0037】上述のように、樹脂基材上にシリカ膜を有 する本発明のコーティング体は、樹脂基材とシリカ膜と でなるものもあるが、通常は、樹脂基材とシリカ膜とで なるものを保護部材や反射防止膜あるいは構成部材とし て有することが多い。特に保護部材や反射防止膜として 有する場合は、樹脂基材の一方の面にシリカ膜を設け、 他方の面に緩衝接着層を設け、緩衝接着層を介して保護 30 部材や反射防止膜が設けられる本体と接着されるのが一 般的である。(以下、シリカ膜と緩衝接着層を設けた樹 脂基材を「シリカ膜付ホットメルト材」ともいう。)

【0038】緩衝接着層としては熱可塑性樹脂を用いた ものであってもよいが、熱硬化性樹脂を用いたものが好 ましく、熱硬化性樹脂と有機過酸化物とを含有すること が好ましい。

【0039】熱硬化性樹脂と有機過酸化物を含有する緩 衝接着層の熱硬化性樹脂成分としては、エチレンー酢酸 ビニル共重合体 [EVA (酢酸ビニル含有率が15~5

【0040】また、有機過酸化物としては、80℃以 上、特に90℃以上の温度で分解してラジカルを生じる ものであれば何れのものでもよく、配合時の安定性を考 慮に入れれば半減時間10時間となる分解温度が70℃ 以上のものが好ましい。このような熱硬化性有機過酸化 物としては、例えば2, 5-ジメチルヘキサン-2, 5 ージハイドロパーオキサイド; 2, 5ージメチルー2, 5-ジ(t-プチルパーオキシ)へキサン-3:ジーt ープチルパーオキサイド; 2, 5ージメチルー2, 5-ク前駆体ポリマーであり、これを用いてシリカ膜を形成 50 ジ (tーブチルパーオキシ) ヘキサン;ジクミルパーオ

キサイド; α , α ' ービス(t-ブチルパーオキシイソプロピル)ベンゼン;n-ブチルー4, 4-ビス(t-ブチルパーオキシ)パレレート;2, 2-ビス(t-ブチルパーオキシ)ブタン;1, 1-ビス(t-ブチルパーオキシ)-3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサン;t-ブチルパーオキシベンズエート;ベンゾイルパーオキサイド等を挙げることができ、これらのうちの1種または2種以上を組み合わせて使用してもよく、その際の配合比は任意である。熱硬化性有機過酸化物の前記重合成分100重量部に対する配合比は、好ましくは10重 10量部以下、より好ましくは0. 5~6重量部である。

【0041】また、必要に応じて硬化促進剤等の添加剤を加えても良い。例えば、シリカ膜付ホットメルト材を本体にラミネートする場合、緩衝接着層の抑泡剤、消泡剤として、RSi(OR)3(R:C2H5)等の構造で表されるオルガノシラン化合物を上記配合比で6重量部以下添加することも有効である。このものは、加熱・加圧工程で前記有機過酸化物と反応して(フリーラジカルを生じ)、主成分のエチレン酢酸共重合体の架橋剤となり、緩衝接着層に取り込まれる。また、シリカ膜付ホットメルト材を重ねたり、丸めたりして保存する場合、緩衝接着層と基材裏面との粘着を防止し、剥離を容易にする機能がある。

【0042】また、前記の反応型紫外線吸収剤(例えば 大塚化学製RUV-93)を少量のトルエンに溶解添加 し、EVAと一緒に反応させることで、緩衝性接着剤に も紫外線吸収機能を付与できる。

【0043】緩衝接着層の厚さは、用いる有機過酸化物 や使用環境、目的・用途等により適宜最適な厚さに調整 すればよく、特に限定するものではないが、好ましくは $3\sim500\mu m$ 、より好ましくは $3\sim50\mu m$ 、特に1 0~40μm の範囲が好ましい。緩衝接着層の厚みが小 さくなると緩衝効果が得難くなり、膜厚が大きくなると 光の透過率が低下し、打ち抜き時等にバリが発生し易く なってくる。ただし、接着層は上記基材に比べはるかに 透過率が優れているため、屋外などの高照度下での使用 の際には10000μm まで使用することも可能であ る。緩衝接着層の熱圧着後の動的弾性率は、好ましくは 20℃で5×10⁹dyn/cm²以下、100℃で1×10⁶ dyn/cm²以上、特に20℃で1×10°~1×106dyn /cm²、100℃で2×106~1×109dyn/cm²の範 囲が好ましい。また、熱圧着物の tanδの極大ピーク値 は、好ましくは20℃以下に出現し、特に-100~+ 15℃の範囲に出現するものが好ましい。

【0044】 緩衝接着層を樹脂基材に設ける手段としては、塗布あるいは押し出しコート等の公知の方法により設けることができる。 緩衝接着層と樹脂基材全体の厚みは、好ましくは $10\sim600\,\mu\text{m}$ 、より好ましくは $10\sim120\,\mu\text{m}$ 、さらには $30\sim90\,\mu\text{m}$ 、特に $60\sim80\,\mu\text{m}$ の範囲が好ましい。

【0045】本発明のシリカ膜付ホットメルト材は、好 ましくは緩衝接着層にエンボス加工を施したり、シボが 形成されたものであることが好ましい。このエンボス加 工ないし「シボ」は、本発明のシリカ膜付ホットメルト 材を加圧ラミネートする場合に特に好ましく設けられ、 ラミネート時の搬送方向と同一方向に筋状に設けること が好ましい。また、貼り合わせに用いる場合には、その 方向は任意であるが、張り合わせる方向や張り合わせる ものにより最適な方向を選択すればよい。エンボス加工 ないしシボを設けることにより気泡の抜け道が形成さ れ、気泡の混入が少なくなる。特にロールラミネータに より加圧ラミネートを行う場合には、ラミネートフィル ムであるシリカ膜付ホットメルト材をロールラミネータ のロールに抱かせて本体とニップルする際、ラミネート 方向に沿って気泡が抜けやすくなる。エンボス加工ない しシボの大きさ、間隔(あるいは密度)等は、特に限定 するものではないが、例えばRa=0.4~10μm、 特に $0.6\sim0.8\mu m$ 、ピークーピーク間の平均間隔 50~180μm、特に60~140μm の範囲が好ま しい。シボを設ける手段としては、特に限定するもので はないが、エンボス加工や離形性フィルムに一旦加工し た後、これを転写しても良い。

【0046】本発明のシリカ膜付ホットメルト材を用いて得られるコーティング体の構成例を図1に示す。図1は本発明のコーティング体の構成例である太陽電池モジュールシートの基本構成を示した断面概略構成図である。図において太陽電池セルは可撓性基板2上に、アルミニウム等の下部電極3と、アモルファスシリコン等のシリコン層4、ウレタン系等の第1の絶縁樹脂組成物を印刷した層間絶縁膜9、ITO(酸化インジウム錫)等の透明電極膜5、開溝13、ウレタン系等の第2の絶縁樹脂組成物を印刷したセパレータ10、配線電極11、スルーホール加工部12、裏面側に銀電極をスクリーン印刷等により形成したプラス側取り出し電極1およびマイナス側取り出し電極(図示せず)を有する。

【0047】そしてこの太陽電池セルの上に本発明のシリカ膜付ホットメルト材である緩衝接着層6と基材7とシリカ膜8とを有し、屋外で使用する場合等、水分や埃等の進入を防いだり、大気中のO2、NOx、その他工業廃棄ガス等による太陽電池モジュールの腐食に対する対応が必要な場合等には、セルの下部にも同様に緩衝接着層6、と基材7、とシリカ膜8,とを有することが好ましい。特に、緩衝接着層6とシリカ膜8付基材7が積層一体化していることは、後述するように軟質ゴムシート状の接着層6をシリカ膜8付基材7と一緒に処理できるので作業効率が極めてよくなる。さらに、緩衝接着層6の内存歪みの緩和に起因する、作業時における経時寸法変形を防止する上でも効果がある。

【0048】シリカ膜付ホットメルト材をラミネートし 50 た太陽電池モジュールシートは以下のようにして製造す

ることが好ましい。

【0049】太陽電池モジュールシート本体(被ラミネート部材)の上面(受光面)または保護する面と、上記ホットメルト材の緩衝接着層とを合わせ、ロールラミネータ等により、好ましくは温度100~120℃、線圧力20~70g/cmで熱圧着を行う。なお、ここでは片面ラミネートの場合を例に説明するが、被ラミネート部材や使用環境などによっては両面ラミネートとしてもよく、その場合には、緩衝接着層を被ラミネート部材側に向けて上下で挟み込むようにしてロールラミネータ等により熱圧着すればよい。

【0050】得られた複合シートを所定の大きさに裁断 し、オートクレーブ等の加熱加圧手段を備えた容器中に 収納し、好ましくは乾燥空気あるいはN2、特にN2雰囲 気下、さらに好ましくは複合シートの面に垂直な方向、 つまり上下方向よりほぼ均一に0.01~5.0kg、 特に 0. 1~5.0 kgの機械圧力を加え、70℃以 上、特に140~180℃(加熱時の圧力3~15kg /cm²となる) で、30~120分間加熱加圧して、熱 架橋および脱泡し、また接着の向上を図り、本発明のコ ーティング体であるラミネート体を得ことができる。こ の場合、加熱加圧手段による加熱温度、静水加圧圧力は 被ラミネート部材やホットメルト材により任意に調節す ることができ、機械圧力を加えるタイミングも任意であ るが、機械圧力は好ましくは加熱後、室温に冷却するま で保持することが好ましい。特に接着層の硬化温度以 上、より好ましくは70~100℃に保持し、5~10 k g/cm² で加圧し、15~60分保持して脱泡した 後、接着剤の硬化温度以上、より好ましくは100~1 70℃、特に120~170℃、3~15kg/cm²、 特に5~10kg/cm2で5~60分間、特に15~6 0分間保持して熱硬化させることが好ましい。

【0051】このようにロールラミネータを用いてラミネートすることで、例えば太陽電池等の櫛形電極のファインパターニングや、セル間分断絶縁用ファインパターン等のように、被ラミネート部材上にある凹凸の影響を受け難くなる。すなわち、被ラミネート部材上の構造面と加熱され流動性を増した緩衝接着層が、ロールラミネータの弾性ロールでニップルされながら送られる際に、構造面のパターンの影などに残存しやすい気泡が、弾性 40ロール間に生じるズリ応力により流体力学的な力を受けて効率的に押し出されることとなる。

【0052】また、前記ロールラミネータで完全に除去しきれなかった気泡は、前記加熱加圧手段での熱架橋工程で脱泡される。その際、好ましくは前記複合シートの上面(受光面)に、耐熱性の弾性部材シートを積層し、さらにその上に金属板を積層し、これを数枚積層したものに、前記のように上下方向より(ステンレス鋼(SUS)板等の剛性の高い、平滑平坦な平板を介して)エアシリンダ等の加圧手段により機械的に圧力を印加するこ

とが好ましい。これにより、プラスチック基板等に積層 されていた各種機能性薄膜の熱収縮、内部応力により任 意に変形されていたモジュールがラミネートされ、かつ 平滑、平坦に矯正されたディバイスになる。

【0053】このように、加熱、加圧による熱架橋工程で、上記のような積層構造として機械的圧力を加えることで、例えば太陽電池のように、a-Si、ITO、Al合金、層間絶緑膜、封止絶緑保護膜等の複数の異なった構成要素の剛性率や厚みを有し、これが積層一体化されることにより、各層の最終成膜時の熱収縮率、内部でおることにより、各層の最終成膜時の熱収縮率、内部で容易に矯正することができる。しかも、各複合シートは複数枚積層されているため、同時に多数の平坦化矯正を行うことができ、量産化に有利である。また、塗装等で大大較した場合にも表面の平坦、平滑性が極めて良好で、外観的に優れた製品を得ることができ、高付加価値商品等にも好ましく用いることができる。

【0054】積層される耐熱性の弾性部材シートとしては、上記加熱温度に耐えうるものであれば特に限定するものではなく、公知の耐熱性弾性部材から適宜選択して使用することができる。このような弾性部材としては、耐熱性を有するシリコンゴム、フッ素ゴム(バイトン)、フロロシリコンゴム等が挙げられる。この弾性部材シートの厚さは、特に規制するものではないが、通常0.5~10mmの範囲である。

【0055】積層される金属板としては、アルミニウム、SUS、黄銅、鋼鉄板等が挙げられるが、特に軽量で熱伝導特性の良いアルミニウムが好ましい。金属板の厚さとしては、特に限定するものではないが、通常0.302~3mmの範囲である。これらの金属板は公知の手段によりアルマイト加工、あるいはクローム、ニッケル、ニッケルクローム等のメッキ、塗装等の表面処理を施しても良い。

【0056】また、太陽電池モジュールシートは図2に示す構成であってもよい。このものは、ポリシラザンを水蒸気酸化して、シリカ膜(2nO:UVカット剤を含む)24、26をPEN等の透明性ベースフィルム20の両面に形成し、シリカ膜24の下側に透明性導電膜ITO(25)、ZnO(27)、a-Si(23)、特にGaを1~10wt%含むZnO透明導電膜(光閉じこめ効果をねらった。また、a-Si層形成時に水素を含むプラズマ雰囲気にさらされITOの失透を防ぐ。)28、A1(金属下地電極)22を積み上げて、太陽電やを構成する透明フィルム基板裏面集積構造のセルである。なお、図示のように、A1下地電極22を保護するために、透明樹脂膜29とポリシラザンから得られたシリカ膜30を積層した保護部材をその下に配置してもよい

S)板等の剛性の高い、平滑平坦な平板を介して)エア 【0057】このような構造において、透明性ベースフシリンダ等の加圧手段により機械的に圧力を印加するこ 50 ィルム裏面に形成された光電変換ディバイスの保護膜と

して外界温度、湿度、ガス成分から遮断しディバイス寿 命信頼性確保を図ることができる。また、a-Si層 は、特にITO/ZnO透明電極と良好なオーム接触を 形成し、光吸収損失の低減を図るために、光電変換膜と して、μc-Si:H[a-Siの水素化微結晶シリコ ン(ここで、HにBやP等の不純物元素を添加して価電 子制御してp型、n型層とし、より効率の良いpin接 合のSi系光電変換膜が得られる。)] 化が良いが、成 膜時に100~200℃の基板の加熱が必要となる。こ の場合、例えば基材PENフィルム内からのオリゴマー 吐出や、フィルム内吸水成分、空気、ガス等の特にプラ ズマCVD等の真空成膜時のアウトガスを押さえ込むパ ッシベーション膜として、またPEN基材表面の耐熱性 向上のため、予め基材フィルムの片面ないしは両面に上 記シリカ膜薄膜を形成する方策もSi光電変換膜の性能 を向上させ、透明電極膜、金属電極膜、層間絶縁膜、導 電性配線電極膜よりなる太陽電池ディバイスの構成薄膜 等の均一化、耐環境信頼性保持に有効である。こうした 真空成膜(特にプラズマCVD等による成膜)時のパッ シベーション膜としての機能は、吸水性、透湿性、酸素 20 透過性の樹脂フィルムのみならず、樹脂(プラスチッ ク)フィルム一般で有効である。また、このようなプラ スチック基材を用いた時シリカ膜の有する耐熱性、高い ヤング率、硬度の効果でa-Si成膜時の基板加熱に耐 え高品質膜が得られ、基材の軟化、熱収縮、熱膨張を押 さえ込み、カール、ベコ等のないきれいな形態が保たれ る。

【00·58】本発明のコーティング体は、好ましくは上述のような太陽電池モジュールに用いられるものであるが、特に耐候性等を必要とする各種電子ディバイスであってよく、シリカ膜付樹脂基材は、例えば光ディスク、液晶ディスプレイ、ELディスプレイの保護膜や保護部材等として用いることができる。

【0059】また、シリカ膜付樹脂基材は、温室の塩化ビニル代替品などとして農業資材に用いることができる。樹脂基材としてポリメチルメタクリレート樹脂を用いれば、使用後において焼却廃棄処分するときの環境負荷の軽減につながり好ましい。

[0060]

【実施例】次に、実施例を比較例とともに示して本発明 をより具体的に説明する。

0分間乾燥、熱硬化させ層間絶縁膜9とした。さらに、 この上にITO(酸化インジウム錫)をターゲットと し、Arスパッタガスを用いてスパッタ法にてITO透 明電極膜5を成膜した。次に、YAGレーザーにより、 絶縁あるいは電気接続のための溝や貫通孔形成するため のレーザスクライブによる開溝13を、層間絶縁膜9、 ITO透明電極5、アモルファスシリコン層4、下部電 極3に行った。さらに、第2のウレタン絶縁樹脂組成物 を前記開溝13上にスクリーン印刷し、下部電極3と1 TO透明電極5とを絶縁するためのセパレータ10を形 成し、その上に同様にして導電性カーボンペーストを印 刷して配線電極11を形成した。同時にレーザスクライ ブにより基板を貫通したスルーホール加工部12にも導 電性カーボンペーストを埋め込んだ。最後に、裏面側に スルーホールの導電性銀ペーストに接触するようカーボ ン電極をスクリーン印刷により形成し、プラス側取り出 し電極1およびマイナス側取り出し電極 (図示せず) を 形成し、太陽電池モジュールを得た。

【0061】ここで、ソーラー発電ウォッチ(特願平1 1-220916号参照) のような装飾的デザイン性が 特に厳しく要求される用途や屋内外で周囲とのデザイン 性の調和が要求される標識等の用途では、透明電極薄膜 (ITO、ZnO等) の示す干渉反射色、時計文字盤等 との色差(Lab表色素で) ΔEが5以下、より好まし くは3以下、さらに好ましくは2以下の色調の制御され たカラー層間絶縁膜や、反射率の高い導電性銀ペースト 配線電極の表面を上記カラー絶縁膜で覆うことが望まし い。また時計や多機能リモコン用太陽電池電源等で代表 される屋内などの低照度下での光発電が主として要求さ れる場合には、静電気破壊によって透明電極と裏面電極 間で微妙な短絡領域が形成され、出力電圧の低下や不安 定化を生じ、製品信頼性を著しく低下させる場合が多 い。その対策としては導電性電極部(裏面電極含む)や 受光面透明電極の抵抗を高くして素子部の電界集中を弱 める配線電極上部に微粒子シリカ(アエロジル)等を添 加分散し、ある程度光拡散性を持たせ入射光の光拡散に よりITO薄膜で覆われた干渉色を示す発電膜とその他 の部位との色差を目立たなくさせると共に、透明性封止 樹脂保護膜に微粒子シリカ膜に微粒子シリカを分散し入 射光の光封込効果による出力向上をも相持たせた透光性 インキをスクリーン印刷法で配線電極を含む全面に設け 熱硬化し、強靱な5~30μm 程度の保護膜を形成する ことが好ましい(特願平11-220916号参照)。 この場合、ITO透明導電膜と同程度の10~100Ω /□程度の抵抗値とするため、導電性カーボン、グラフ ァイト化カーボン、微粒子人造グラファイト等、Ag粉 よりは抵抗値の高い導電性カーボン系粉末混合体(粒径 としては0.1~数10μm のものでカーボン粉末 (高 導電性プラック#3950:三菱化学製)/微粒子人造

30

越黒鉛工業社製)を例えば1/3~3/1 (重量比)程 度の範囲で混合したもの)を、樹脂溶液 (ペースト)中 の含有量が25~40vol%となる量として、これを分 散気中に入れてよく粉砕混合し、次に、スクリーン印刷 用高沸点溶剤に溶解した、ポリエステル樹脂(特にバイ ロン#220、#630等のOH価の高いポリエステル の混合物:東洋紡製)、ポリウレタン樹脂、エポキシ樹 脂、フェノキシ樹脂などの溶液を加え、さらによく分散 混合した。次に、樹脂中の-〇H基の少なくとも1.2 当量以上のイソシアネート [3官能性イソシアネートH DI (ヘキサメチレンジイソシアネート) トリアジン環 含有アダクト体:コロネートHX:日本ポリウレタン 製]を2液混合型硬化性インキとして使用する。また、 同じく多官能性イソシアネートをアセト酢酸エステルで ブロックしたブロックイソシアネート [アセト酢酸エス テルHDIプロック体(旭化成製)]は、上記溶液に予 め添加し、1液型硬化性インキとして使用する。また、 樹脂分の20wt% 程度のブチル化メラミン、メチル化メ ラミン等を2液混合型硬化性インキとして使用してもよ い。この場合、窒素または空気雰囲気下で160℃、2 0分の条件下で熱硬化を行う。そして、硬化後のインキ 膜のTgが少なくとも60℃以上で先の透明樹脂封止膜 をその上に印刷しても、上記カーボン系導電インキ膜が その溶剤(例えばソープチロラクトン等)に対しても膨 潤せず、ITO (ないし2 n O) 界面との直列抵抗増大 を生じない [即ち、透明電極と低シート抵抗のカーボン / 微粒子グラファイト混合系を前記架橋性のよい飽和ポ リエステル樹脂中に高濃度(カーボン電極に対し30vo 1%量のカーボン/微粒子グラファイト混合系) に充填 し、上記イソシアネート、メラミン樹脂で高密度に架橋 することによりカーボン電極は良好なオーム接触が得ら れ、セルの性能向上に寄与する]、耐溶剤性に優れた完 全硬化導電膜であることが必要である。屋内用途太陽電 池はこの封止樹脂膜でも特性の信頼性で約3年程度は十 分保証できる。

【0062】風雨、紫外線等、過酷な環境にさらされる 屋外用途太陽電池においては、本発明を適用する。

【0063】透光性、耐熱性を有する可撓性の樹脂フィ ルムの基材 7 (7') として、厚さ 1 2 5 μm のポリメ チルメタクリレート樹脂フィルム(住友化学製テクノロ イR526:耐熱性PMMA系:Tg101~105 ℃)を用意した。

【0064】一方、ペルヒドロポリシラザン(Mn=8 00) のジプチルエーテル溶液(濃度20wt% : 東燃 (株) 製N-V110) 中に紫外線吸収性の無機微粒子 としてZnO微粒子(平均粒径0.02~0.03 μm)を分散し塗布液を調製した。

【0065】この塗布液をジブチルエーテルにて希釈 し、ダイコーター、フレキソコーター、グラピアコータ

基材の7 (7') の一方の面上にウェット膜厚で0.6 µm の厚さに塗布し、熱風乾燥後、150℃にてインラ インでアニールしロールを巻き取った。次に、このロー ルを連続して90℃80%RH雰囲気条件下で1時間水 蒸気酸化するに際して触媒としてトリメチルアミン 5wt % 水溶液を水蒸気酸化の直後で、ごくわずか前記ロール にスプレー塗布し、90℃80%RHでシリカ膜に転化 し、そのまま連続して110℃で加熱し、完全に水分を 除去しシリカ膜を有するフィルムをロール状に巻き取っ た。これにより、0. 5μ m 厚のシリカ膜 8 (8') を 形成した。ZnOは、このシリカ膜中にて、SiO2/ 2nOの体積比が70~65/30~35となるように **塗布液中に添加して用い、得られたシリカ膜を有するポ** リメチルメタクリレートフィルムは、2n0の効果で波 長400nm以下でフィルム透過率が95%近くカットさ れることが分光光度計による測定で確認された。

【0066】また、PMMAフィルムの屋外耐候性等に よる外界からの吸水率も緻密なシリカ膜のパッシペーシ ョン効果によりPMMAフィルム内部への水分の侵入が 防止され、太陽電池モジュールシートの耐候性結果(後 述)が示すように、発電膜、電極膜の錆や変質を防ぎ、 極めて電流電圧(IV)特性劣化の少ないラミネート封 止膜を得ることができた。

【0067】また緩衝接着層6(6')として、エチレ ン-酢酸ビニル共重合樹脂 (EVA:酢酸ビニル含有率 が15~50重量%程度)に、有機過酸化物として、ジ クミルパーオキサイドを、前記EVA100重量部に対 して7重量部硬化剤として、さらに微量の硬化促進剤 と、脱泡・離型性を持たせるためにエチルトリエトキシ シラン等の添加剤を配合したものを作成し、これを前記 樹脂フィルム基材 7 (7') の一方の面に厚さ 3 0 μm となるように塗布し、緩衝接着層6(6))とした。 【0068】前記緩衝接着層の表面をエンボス加工によ り、表面粗さ計による測定で $Ra=0.65 \mu m$ 、Rz $(1SO) = 2.65 \mu \text{m}$, $Sm = 128 \mu \text{m}$, $S = 37 \mu \text{m}$

【0069】なお、この場合、例えば住友化学製スミソ ーブ250等のようなベンゾトリアゾール系の紫外線吸 収剤が、基材フィルムにすでに練り込まれている場合や 緩衝性接着剤が(例えば大塚化学製反応型紫外線吸収剤 RUVA-93を利用するなどして) 十分な紫外線カッ ト効果を有する場合はZnOの添加は特に必要はなく、 こうした構成は、より緻密なシリカ膜を得る上で好まし

のシボを形成し、シリカ膜付フィルム状ホットメルト

【0070】得られたシリカ膜付フィルム状ホットメル ト材の緩衝粘着層側の面と、太陽電池モジュールの受光 面(ITO透明電極膜側の面)および裏面(可撓性基板 側の面)とを合わせて両面から積層し、ロールラミネー ー等のいずれかの薄層用コーターにより樹脂フィルムの 50 夕の弾性加熱ロールの円周面に沿わせて接触させなが

30

材とした。

ら、耐熱ゴムロールの温度を110℃、線圧40g/cm にて熱圧着しながら連続的に走行させ、複合シートを巻 き取り、複合太陽電池モジュールを得た。

【0071】得られた、複合体太陽用電池モジュールを 所定の寸法に分断し、このカットシートの受光面側(樹 脂保護フィルム7のシリカ膜8側)に、同程度の大きさ の耐熱シリコンゴム(厚さ5mm)を積層し、さらにその 上に同程度の大きさのアルミニウム板を積層して一組の 積層体とし、これを30組積層したものをオートクレー プ中のエアシリンダーに連結されたSUS平板間に配置 10 した。

【0072】エアシリンダーにより 0.3 kg/cm^2 の加圧を行うと共に、オートクレーブを密封し、 N_2 ガスを充填して90℃まで昇温し、30分間保持した後、さらに100℃まで昇温し、45分間保持して本発明のラミネート体、つまり太陽電池モジュールシートを得た。このときの内部圧力は 7 kg/cm^2 であった。

初期 Isc (mA) 200 Voc (mV) 5.2 Iope (mA) 176 FF 0.53

【0075】過酷な条件においても、特性劣化が小さく、耐候性が著しく改善されることがわかった。

【0076】 [比較例1] 実施例1のサンプルにおいて、シリカ膜を設けないものとするほかは同様にしてサ※

初期
Isc(mA) 210
Voc(mV) 5.1
Iope(mA) 175
FF 0.53

【0078】実施例1のサンプルに比べて、特性劣化が大きいことがわかる。また、シリカ膜による水分の遮断等がされておらず、フィルムの吸水や紫外線光、熱等の過酷な条件下のため、特に受光面側のPMMAフィルムは大きなクラックが入り著しいフィルムの劣化が認められた。

【0079】 [実施例2] 実施例1において、ポリメチルメタクリレート樹脂フィルム (Tg:101℃) に替えてフッ素含有率が40~60wt%の四フッ化エチレン 40 -エチレン共重合樹脂フィルム (ETFE:アフレックス100N:100μm厚で両面易接着加工処理有り: 旭硝子 (株) 製)を用いた。この片側に実施例1と同様にしてシリカ膜 (ただし、ZnOの添加なし)を形成してから、その上にベンゾトリアゾール反応性紫外線吸収剤 (RUVA-93 (大塚化学 (株) 製:3-(2H-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェネチルメタクリレート)50部とMMA50部との共重合樹脂 (重量平均分子量Mw:60,000~70,000)のトルエン30wt% 溶液コーティング剤をグラ 50

*【0073】得られた太陽電池モジュールシート、30 サンプルを目視により確認したが気泡は認められず、外 観も良好で、ラミネート層の太陽電池受光面との接着性 も熱硬化により非常に良好であった。また、このサンプ ルそれぞれについて、初期の電池特性と保存環境加速劣 化テストを行った。すなわち、短絡電流密度 (Is c)、開放電圧(Voc)、機器接続電流(Iop e)、形状因子(FF)について、太陽光とスペクトル の近いキセノンランプを 3 倍に集光し、基板加温、シャ ワーテストを重畳し、JOAのa-Si太陽電池光劣化 加速テスト条件に準拠し、1800時間まで続けた。試 験機は、キセノンウェザオメーター(岩崎電気製XER -W73)を使用し、連続照射とした。放射照度は30 0~400nmの波長域で180W/m²とした。基板の加熱 温度は63℃とした。シャワーは2時間に18分の割合 とした。結果を以下に示す。

[0074]

1800時間後

191

5. 0

165

0.50

※ンプルを作製し、同様に特性を調べた。結果を以下に示す。

[0077]

1800時間後

1 1 1

3.8

98

0.29

ビアコーターにて10μm 厚(乾燥後)) 塗布した。このフィルムは380m以下の紫外線を完全にカットすることが確かめられた。

【0080】このETFEフィルムの未コーテイング面に実施例1で使用した緩衝性接着剤EVAと架橋触媒(ジクミルパーオキサイド:EVA100重量部に対し7wt%添加)反応性紫外線吸収剤RUVA-93をEVA100重量部に対し10重量部加えエチルトリキシレン他の添加剤と配合したものを厚さ30μmにコーティングし、ラミネートフィルムを得た。これをロールラミネートし、オートクレーブで最高温度160℃で硬化し、太陽電池モジュールシートのラミネート封止を行った。その時の耐候性の結果は実施例1と同様IV特性劣化が少なく十分な保護膜としての効果を示した。

【0081】なお、実施例1のサンプルは、シリカ膜付のポリメチルメタクリレートフィルムを用いているので、実施例2のETFEフィルムに比べて、焼却処分が可能で地球環境保全上有利であるというメリットがある。ETFEはポリマー自体は極めて安定で毒性もない

が、廃棄の際焼却すると有害なフッ化水素ガスが発生 し、生物に有害であると同時に焼却炉をいためてしまう 欠点がある。そのため、焼却炉に対しその対策を講じる 必要があるなど、地球環境保全上不利になる。

【0082】 [実施例3] ビニルハウス用のフィルムと して、塩化ビニルの代わりに、スミソープ250(住友 化学製) に近い型のベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤 が練り込まれたタイプの125μm 厚のポリメチルメタ クリレートフィルム (住友化学製:テクノロイR52 6) に実施例1と同様にしてポリシラザンから得られた 10 シリカ膜を 0. 5 μm 厚に被覆したフィルムを用いてビ ニルハウスを組み立てた。

【0083】このようなフィルムは塩化ビニルに比べて 5倍ほど寿命がのびることがわかった。また、焼却でダ イオキシンなどの発生がなく毒性が少ないことがわかっ た。

【0084】このシリカ膜付PMMAフィルムは上記の 農業用塩化ビニルに比べるとはるかに優れた耐候性を示 し、ETFE (旭硝子 (株) 製:アフレックス100 N:100μm 厚品) に近い実地曝露での全光線透過 率、ヘイズの安定性、強度劣化の少なさを示した。この ことはPMMAフィルムの弱点である吸水性をポリシラ ザン塗工によるシリカ膜が外界とフィルム表面のパッシ ベーション膜となり、また紫外線透過性も2n0でカッ トされ、この点はむしろそのままのETFEより優れて いた。しかも、PMMAフィルムを用いたものは、FT FEよりもフィルム価格が安価で焼却処理も無害で行う ことができた。

【0085】紫外線吸収機能を有するシリカ膜付PMM Aフィルム($125.5\mu m$ 厚)、農業用塩化ビニル 30 示すグラフである。 $(100 \mu m 厚)$ 、ETFEフィルム $(60 \mu m 厚)$ に ついて、展張年数(年)に対する全光線透過率(%)、 ヘイズ(%)、引張伸度保持率(%)を図3~5に示 す。全光線透過率(%)、ヘイズ(%)については、P ETフィルム (デュポン社製のマイラー: 150 μm 厚) も併せて示し、引張伸度保持率(%)についてはポ リオレフィン (PO) フィルム (三井石油化学製の高密 度ポリエチレンフィルム: 30μm 厚) についても参考 のため併せて示す。

【0086】また、前記のシリカ膜付PMMAフィル ム、ETFEフィルムについて、屋外曝露試験データ (機械特性)を調べた結果を表1に示す。

[0087]

【表 1 】

機械特性		フィルム	聯路試験前	曝露後 15年
引張強度(kg/mm²)	MD	ETFE	6.4	5.8
		本発明	5.8	5.1
	TD	ETFE	6.6	5.9
		本発明	5.4	4.9
引張伸度(%)	MD	ETFE	420	360
		本発明	35	30
	TD.	ETFE	440	370
		本発明	31	28
降伏強度(kg/mm²)	MD	ETFE	2.7	2.8
		本発明	6.6	6.5
	TD	ETFE	2.6	2.7
		本発明	6.1	6.0

22

MD(たて方向)、TD(横方向)

【0088】図1~3、表1から、本発明の効果は明ら かである。

[0089]

【発明の効果】本発明によれば、透光性、耐熱性、耐候 性に優れ、製造が容易な保護部材等の部材を備えること が可能になるため、例えば太陽電池モジュールに適用し 20 た場合、長期にわたる屋外設置などによっても性能の劣 化がない。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の太陽電池モジュールの基本構成を示し た断面概略構成図である。

【図2】本発明の太陽電池モジュールの他の基本構成を 示した断面概略構成図である。

【図3】全光線透過率(%)の展張年数(年)に対する 変化を示すグラフである。

【図4】ヘイズ(%)の展張年数(年)に対する変化を

【図5】引張伸率保持率(%)の曝露年数(年)に対す る変化を示すグラフである。

【符号の説明】

- 1 プラス側取り出し電極
- 2, 20 可撓性基板 (透明性ベースフィルム)
- 3 下部電極
- .4,23 シリコン層 (a-Si)
- 5, 25 透明電極(ITO)
- 緩衝接着層
- 40 7 基材
 - 8, 24, 26, 30 シリカ膜
 - 9 層間絶縁膜
 - 10 セパレータ
 - 1 1 配線電極
 - 1 2 スルーホール加工部
 - 1 3 開口

